

公益社団法人 日本表面科学会
平成 28 年通常総会 議事録

1. 開催日時；平成 28 年 5 月 21 日（土）14：30-14：50
開催場所；東京大学 理学部化学本館 講堂
〒113-8654 文京区本郷 7-3-1 Tel：03-3812-0266
2. 正会員の現在数；社員数 1268 名
3. 出席者の人数 733 名；出席者数 52 名、議決権行使書 681 名
4. 議事

開会時の司会を担当した中嶋健氏から、上記のような出席者数をもって正会員現在数の過半数以上に達していることから、本通常総会が有効に成立していることが報告された。

(1) 議長・議事録署名人

定款第 17 条により総会の議長は会長の荻野俊郎氏がこれに当たる。

定款第 21 条による総会の「議事録署名人」について諮ったところ、議長のほか副会長の大門寛氏と庶務担当理事の中嶋健氏の 2 名が選出された。

(2) 事業報告書の承認に関する件

議長の指名により、庶務担当理事の中嶋健介氏から平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）の事業報告書の内容について説明された。第 1 号議案として、議長よりこれを諮ったところ、満場一致で承認された。

(3) 決算の承認に関する件

議長の指名により、会計担当理事の中村友二氏から平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日）の決算報告書の内容について説明された。また、監事の一宮彪彦氏から監査の実施について説明された。第 2 号議案として、議長よりこれを諮ったところ、満場一致で承認された。

(4) 栄誉会員について

栄誉会員（名誉会員 1 名、功労会員 3 名）候補 4 名について議長から提案され、第 3 号議案として、議長よりこれを諮ったところ、満場一致で承認された。

(5) 役員に関する件

第 4 号議案として、議長より平成 28 年度役員候補者について諮ったところ、満場一致で承認された。

5. 報告

(1) 事業計画書に関する件

庶務担当理事の中嶋健氏より平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）の事業計画書の内容が説明され、平成 28 年 2 月の理事会で承認された旨、報告された。

(2) 予算書に関する件

会計担当理事の中村友二氏より平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）の正味財産増減計算書予算書の内容が説明され、平成 28 年 2 月の理事会で承

認された旨、報告された。

以上、この議事録が正確であることを証するため議事録署名人が下記に署名する。

議 長

萩野俊郎



議事録署名人

大門寛



議事録署名人

中山鳥 健



公益社団法人 日本表面科学会
平成 28 年度会長・会長代理・副会長互選
理事会 議事録

日 時：平成 28 年 5 月 21 日（土）14：50-15：00

場 所：東京大学 理学部化学本館 講堂

〒113-8654 文京区本郷 7-3-1

Tel：03-3812-0266

理事数：20 名 出席者：20 名

出 席：荻野俊郎、大門 寛、大岩 烈、堀尾吉巳、朝倉清高、玉田 薫、板倉明子、
太田英二、粉川良平、富取正彦、中嶋 健、中村友二、長谷川修司、
長谷川哲也、藤田大介、福井賢一、本間芳和、松本卓也、安江常夫、渡邊 聡、
尾嶋正治（監事）、田澤豊彦（監事）、染野光宏（監事）

議事

理事 20 名中、出席理事数が 20 名であり、定足数を満たしていることを確認した後、議事に入った。

1. 今回の理事会についての議事録署名人を代表理事と出席監事 3 名とした。
2. 定款第 23 条に基づき、理事の中から会長代理、副会長の選定を行うことを確認した。
3. 会長は前年度に引き続き任期中の荻野俊郎理事とすることが確認された。
4. 副会長候補者を理事から募ったところ、任期中の大岩烈理事、朝倉清高理事の他に大門寛理事、堀尾吉巳理事、玉田薫理事が推薦された。審議の結果、上記 5 名を副会長とすることを全会一致で決定した。
5. 副会長 5 名のうち 1 名の会長代理候補者を募ったところ、大門寛理事が推薦された。審議の結果、大門寛理事を会長代理とすることを全会一致で決定した。

代表理事

荻野俊郎



代表理事

大門 寛



監 事

尾嶋正治



監 事

田澤豊彦



監 事

染野光宏



公益社団法人日本表面科学会 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)
平成28年 通常総会

目 次

議 案

1. 平成27年度事業報告書の承認に関する件
 <資料1-1、1-2、1-3>
2. 平成27年度決算の承認に関する件
 <資料2-1、2-2>
3. 栄誉会員の議決に関する件
 <資料3-1>
4. 平成28年度役員を選任に関する件
 <資料4-1>

報告事項

1. 平成28年度事業計画書に関する件
 <報告1-1>
2. 平成28年度正味財産増減計算予算書に関する件
 <報告2-1>

2016年 5月21日(土)
東京大学 理学部化学本館講堂

平成27年度事業報告書 (2015年4月～2016年3月)

1. 研究成果の討議・交流を目的とした学術講演会、研究会等の開催 (第1号事業)

1-1 通常総会

- 2015年5月23日、学習院大学 学習院創立百周年記念会館、
社員数；1266名、出席者数；55名、議決権行使書；642名、
*特別講演会「世界を照らすLED」天野 浩氏 (名古屋大学教授)
*栄誉会員 (名誉会員、功労会員) の推薦
*学会賞、功績賞の表彰
*フェロー 認定
*講演奨励賞 (若手研究者部門、スチューデント部門) の表彰

1-2 第35回表面科学学術講演会 (2015年真空・表面科学合同講演会)

- 2015年12月1日～3日、つくば国際会議場、参加人数；637名
*基調講演；2件、合同シンポジウム講演；30件、招待講演；8件
*一般講演；237件 (口頭；144件、ポスター；93件)
*受賞記念講演；5件 (学会賞・会誌賞・技術賞・産業賞)
*研究部会セッション；44件 (ソフトナノテクノロジー・電極表面科学・触媒表面科学・放射光表面科学・表面分析、摩擦の科学)
*講演奨励賞 (若手研究者部門、新進研究者部門、スチューデント部門) の選考
*会誌賞・技術賞・産業賞の表彰

1-3 研究会

- *第86回 表面科学研究会 (真空学会と合同) 「ナノトライボロジー：現在と未来」 (摩擦の科学研究部会・関東支部との合同企画)
2016年1月22日、東京大学本郷キャンパス、講演件数；8件、参加人数；82名
*第87回 表面科学研究会 (平成27年度中部表面科学シンポジウム) 「イメージング技術の最新動向：ハードウェアと計測手法の発展」
2016年1月23日、KDX名古屋駅前ビル、講演件数；4件、参加人数；29名

(関西支部主催)

*第24回支部総会

2015年4月16日、大阪府立大学 I-site なんば、107名 (議決権行使70名)

*関西支部特別講演会「雷を追いかわけて」河崎善一郎 (大阪大学名誉教授)

2015年4月16日、大阪府立大学 I-site なんば、講演件数；1件、参加人数；41名

*九州表面・真空研究会2015 (応用物理学会九州支部、日本真空学会関西支部との合同開催) 「新奇な薄膜・表面現象とその応用の最前線」

2015年6月13日、九州工業大学戸畑キャンパス、特別講演；3件、一般講演16件 (うち学生講演奨励賞に応募10件、受賞4件)、参加者数；67名

*関西支部合同セミナー2015 (日本真空学会関西支部との合同開催) 「半導体デバイスの明日を担う新規材料開発の現状と展望」

2015年7月3日、大阪大学豊中キャンパス、講演件数；4件、参加者数；83名

*実用表面分析セミナー2015

2015年11月6日、神戸大学 百年記念館、出展企業と団体；18社 (うち口頭発表+ポスター展示15社、ポスター展示のみ3社) と1大学 (ポスター展示)、特別講演；2件、参加者数；188名

*表面科学技術研究会2016 (表面技術協会関西支部との合同開催) 「生きている固体と液体の界面～走査型プローブ顕微鏡で探る～」

2016年1月21日、神戸大学 百年記念館、講演件数；4件、参加人数；83名

*関西支部セミナー2016 (ナノシートの最前線)

2016年2月18日、産業技術総合研究所関西センター、講演件数；3件、参加人数；49名

(中部支部主催)

*支部総会 (平成26年度)

2015年4月25日、名古屋工業大学、

*中部支部講演会 (日本真空学会東海支部と合同)

2015年4月25日、名古屋工業大学、講演件数；3件、参加人数；27名

*支部研究会「レーザーによる材料改質加工の最前線」

2015年11月27日、静岡大学電子工学研究所、講演件数；4件、参加人数；18名

* 第 15 回中部支部学術講演会「若手講演会」

2015 年 12 月 19 日、名古屋工業大学、招待講演；1 件、一般講演；19 件、参加人数；47 名
(講演奨励賞を設置し、学部・修士から 3 名、博士・ポスドクから 1 名を表彰)

* 平成 27 年度中部表面科学シンポジウム (第 87 回表面科学研究会を兼ねる)「イメージング技術の最新動向：ハードウェアと計測手法の発展」

2016 年 1 月 23 日、名城大学名駅サテライト、講演件数；4 件、参加人数；29 名

(関東支部)

* 第 1 回関東支部セミナー「光電子分光のフロンティア～スピン・時空間分解から電池・触媒開発のオペランド観測～」

2015 年 5 月 22 日、東京大学化学本館講堂、講演件数；8 名、参加人数；125 名

* 実用顕微評価技術セミナー 2015 (本部産業連携委員会と共催)

2015 年 6 月 19 日、東京大学小柴ホール、講演件数；19 件、参加人数；143 名

* 第 59 回表面科学基礎講座 (本部企画支援)「表面・界面分析の基礎と応用」

2015 年 6 月 30 日～7 月 2 日、東京理科大学神楽坂キャンパス、講演件数；17 件、参加人数；56 名

* 第 6 回社会人のための表面科学ベーシック講座 (本部企画支援)

2015 年 9 月 24 日～25 日、東京理科大学森戸記念館、講演件数；10 件、参加人数；21 名

* 第 2 回関東支部セミナー「ナノ表面界面を介したエネルギー・物質輸送の計測とシミュレーション研究の最前線」

2015 年 11 月 13 日、東京理科大学森戸記念館

* 表面科学セミナー 2015 (本部企画支援)「人工光合成～固体表面での光エネルギー変換の最先端と将来像～」

2015 年 11 月 26 日、東京大学化学本館講堂、講演件数；6 件、参加人数；29 名

* 第 3 回関東支部セミナー・第 86 回表面科学研究会 (本部、日本真空学会共催)「ナノトライボロジー：現在と未来」

2016 年 1 月 22 日、東京大学化学本館講堂、講演件数；8 件、参加人数；82 名

(東北・北海道支部)

* 支部総会 (平成 27 年)

2015 年 4 月 13 日、場所；北海道大学創成科学研究棟 東北大学多元物質科学研究所 (TV 会議で中継)、参加人数；7 名 (委任状；22 名)

* 東北・北海道支部講演会

2016 年 3 月 9-10 日、場所 東北大学 多元物質科学研究所 講演件数；18 件 (Oral)、12 件 (Poster) 参加人数；44 名

* 共催事業 学術講演会共催

2016 年 1 月 15 日、Prof. Hans-Joachim Freund 教授講演会 (ドイツフリッツハーバ研究所) 参加者 50 名

* 協賛事業

2016 年 3 月 1 日、場所 日本大学工学部「平成 28 年東北地区若手研究者研究発表会」参加者 300 名

(九州支部)

* 2016 年度設立のための準備会組織の立ち上げ

1-4 国際事業

* 第 8 回表面科学に関する国際シンポジウム (ISSS-8、2017 年) 科研費申請

* 2015 年真空・表面科学合同講演会における 6 学会国際シンポジウムの企画・準備・開催

* 第 20 回真空国際会議 (IVC-20、2016 年 8 月釜山) へのプログラム作成・広報協力

* 第 22 回真空国際会議 (IVC-22、2022 年) 日本誘致準備 (日本真空学会との協力)

* PacSurf2015 (2015 年 12 月、ハワイ) のプログラム作成、招待講演者推薦など

* 第 1 回国際フェローの授与

* 海外在住会員向け情報誌の検討

1-5 研究部会

(ソフトナノテクノロジー研究部会)

* 第 35 回表面科学学術講演会 部会セッション「ナノデザイン表面に基づく生体機能の再構築」

2015 年 12 月 1 日、つくば国際会議場、依頼講演 6 件・一般講演 4 件、参加者；100 名

(電極表面科学研究部会)

* グリーンナノテクノロジー電極研究会「固液界面における物理化学と機能性界面物質相構築」

2015 年 10 月 3 日、物質・材料研究機構、参加者；33 名

* 第 35 回表面科学学術講演会 部会セッション「界面エネルギー変換に向けた電極表面科学的アプローチ」

2015 年 12 月 2 日～3 日、つくば国際会議場、依頼講演 4 件、一般講演 6 件

(触媒表面科学研究部会)

- *第35回表面科学学術講演会 部会セッション「エネルギー技術に資する触媒への表面科学的アプローチ」
2015年12月1日、つくば国際会議場、依頼講演3件、一般講演4件
- *触媒表面ワークショップ(触媒学会界面分子変換研究会共催)「実用触媒と表面化学との融合」
2016年3月3日～4日、福岡大学、依頼講演11件、参加人数;59名

(放射光表面科学研究部会)

- *第35回表面科学学術講演会 部会セッション「X線自由電子レーザーを利用した物性研究」
2015年12月1日、つくば国際会議場、依頼講演6件、
- *第11回日本表面科学会放射光表面科学研究部会・SPRING-8ユーザー協同体顕微ナノ材料科学研究会合同シンポジウム
2016年3月14日～15日、会場:大型放射光施設SPRING-8放射光普及棟 中講義室
講演数13件(内10件 招待、基調) ポスター14件 参加者45名

(表面分析研究部会)

- *研究会(JSCA電子分光WG、VAMAS-TWA2対応委員会との共催)「ISO TC201_SC7 電子分光WG総会対応状況およびVAMAS-TWA2 プロジェクト進捗報告」
2015年5月22日、東京八重洲ホール512会議室、参加人数;15名
- *研究会(JSCA電子分光WGとの共催)「ISO TC201_SC7 電子分光WGの進捗報告とその対応状況」
2015年12月15日、東京八重洲ホール512会議室、参加人数;10名
- *第35回表面科学学術講演会 部会セッション「表面分析の標準化:その基盤と問題点」
2015年12月1日、つくば国際会議場、依頼講演6件、参加人数;60名
- *研究会(表面分析研究会、VAMAS-TWA2対応委員会と共催)「VAMAS活動30年における表面化学分析の標準化の軌跡と展望」
2016年2月6日、機械振興会館、講演件数;3件

(摩擦の表面科学研究部会)

- *研究会1「カーボンナノチューブのフォノン物性シミュレーション」
2015年6月26日、電気通信大学、参加人数;10名
- *International Meeting on Friction - from atomic to geophysical scales -
2015年9月14日～15日、東京大学
- *International Tribology Conference (ITC) Science of Friction 部門
2015年9月16日～18日、東京理科大学
- *第35回表面科学学術講演会 部会セッション「熱と摩擦」
2015年12月1日、つくば国際会議場、依頼講演5件、
- *第86回表面科学研究会(共催)「ナノトライボロジー:現在と未来」
2016年1月22日、東京大学化学本館講堂、講演件数;8件、参加者数;84名
- *合同若手研究会「-表面・界面現象の新展開:吸着・物質移動・エネルギー散逸-」
2016年3月14日、東京理科大学森戸記念館、参加人数;80名
- *会誌「表面科学」への寄稿 Vol.36-5(2015年5月号)「エネルギー散逸と摩擦の制御」
- *ブルーバックス「身近な表面科学」への執筆
- *電気通信大学にナノトライボロジー研究ステーション(NaTRS)の設立

2. 教育・育成を目的とした講習会、セミナー等の開催(第2号事業)

2-1 基礎講座

- *第59回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」
2015年6月30日～7月2日、東京理科大学神楽坂キャンパス、講演件数;17件、参加人数;56名
- *第6回社会人のための表面科学ベーシック講座
2015年9月24日～25日、東京理科大学森戸記念館、講演件数;10件、参加人数;21名
- *第60回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」
2015年10月20日～21日、大阪大学吹田キャンパス、講演件数;11件、参加人数;32名
- *第17回薄膜基礎講座
今年度は開講せず表面科学セミナー2015を実施

2-2 セミナー

- *実用顕微評価技術セミナー2015

- 2015年6月19日、東京大学小柴ホール、講演件数；19件、参加人数；143名
* 表面科学セミナー2015「人工光合成～固体表面での光エネルギー変換の最先端と将来像～」
2015年11月26日、東京大学化学本館講堂、講演件数；6件、参加人数；29名

2-3 市民講座

- * 中部支部市民講座「やさしい表面科学 今、自動車は～センシングから自動運転まで～」
2015年7月25日、名古屋大学環境総合館、講演件数；4件、参加人数；26名
* 第1回関東支部市民講座「分子・原子レベルで観察する技術の最前線」
2015年8月1日、東京大学化学本館講堂、講演件数；3件、参加人数；33名
* 第17回関西支部市民講座「極限環境下での科学」
2015年11月6日、京都工芸繊維大学、講演件数；3件、参加人数；51名
* 東北・北海道支部市民講座「サイエンスカフェ in 室蘭」
2016年1月30日、室蘭工業大学、講演件数；1件、参加人数；50名

3. 研究成果の公開を目的とした学会誌、学術図書及びデータベース等の刊行 (第3号事業)

3-1 会誌「表面科学」の内容

- * 「表面科学」Vol. 36 No. 4～Vol. 37No. 3を発行 (2015年4月～2016年3月)
* J-STAGEを利用したweb投稿
* 投稿規程の整備

3-2 電子ジャーナル「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」

- * ジャーナルVol. 13を発行 (2015年1月～12月)、総頁数；487頁、
通常論文；20編、ACSIN-12&ICSPM21；3編、ISSS-7；60編、SSSJ-34；1編、CIF'15；15編、Retraction；1編

3-3 出版

- * 講談社ブルーバックス「すごいぞ！身のまわりの表面科学」
Q&Aで、身近な表面科学を解説する企画、2015年10月20日刊行 完了
* 学会WEBに出版物を掲載
<http://www.sssj.org/jpn/publication/books.php> には、学会編纂物の出版リストが掲載されており、ここに、昨年度刊行した「現代表面科学シリーズ」を掲載
* 表面分析図鑑の新編纂、英語版 (電子出版)
表面分析図鑑 (共立出版：絶版) の後継新編纂として、英文でのWEB出版としてSpringer社からの発行を目指して進めている (項目と執筆者リストの整備中)
* 総説原稿の取り扱い審議
会誌編集委員会で不掲載となった総説原稿『固体表面の化学と触媒作用』について電子出版の可能性を検討し、結論として表面科学会からの出版はせず、英文にRewriteしてe-Journalに投稿してもらうことを提案

3-4 バーチャル表面科学・ナノテクノロジー博物館の開設

- * 『表面科学の殿堂』、『身近な表面科学』で取り上げるべき項目の検討
* ブルーバックスの掲載記事の活用の検討
* 他の展示内容の検討

3-5 表面分析事例のデータベース公開

- * 公開可能な事例の収集・整理

4. 技術者の資格認定・付与 (第4号事業)

4-1 認証事業

- * 第10回表面科学技術者資格認定試験
2015年7月17日 14：00～15：20、東京大学山上会館大会議室、
申込数：78名、受験者数：65名、合格者数：39名
* 第11回表面科学技術者資格認定試験
2015年11月7日 14：00～15：20、島津製作所関西支社マルチホール、
申込者数：30名、受験者数：21名、合格者数：15名

*第4回表面科学専門技術者資格認定試験

2015年9月26日 筆記試験 10:00~12:30 口頭試問 14:30~15:30、
東京大学山上会館 001, 002 会議室、申込数:2名、受験者数:2名、合格者数:1名

*第1回表面科学上級技術者資格認定試験

2015年9月26日 筆記試験 11:00~12:30 口頭試問 14:30~15:30、
東京大学山上会館 001, 002 会議室、申込数:0名、受験者数:0名、合格者数:0名

5. その他目的を達成するために必要な事業 (第5号事業)

5-1 産業連携

*維持会員・賛助会員の増強策に関して検討を行った

*会誌広告掲載の勧誘

*関東支部主催の合同企画「実用顕微評価技術セミナー2015」を実施した

2015年6月19日、東京大学小柴ホール、講演件数;19件、参加人数;143名

*第35回表面科学学術講演会 (2015年真空・表面科学合同講演会)

2015年12月1日~3日、つくば国際会議場企業展示会場において名刺交換会を実施した

5-2 広報

*個人会員の増強促進のための施策 (入会者と紹介者へ景品を進呈)

*学会ウェブサイト管理およびコンテンツの充実

*新設関東支部と連携し、関東支部ウェブサイトの整備

*英語版ウェブサイトに「News & Topics」欄を追加

5-3 調査研究

*学会将来の短期的・長期的展望について検討

5-4 理事会で認められた事業

*各種委員会等での検討をもとに理事会で承認した事業

5-5 各種委員会の開催

理事会	6回	2015年4.5.7.10.12月	2016年2月
学術講演会委員会	3回	2015年8.11.12月	その他電子メールで連絡打合せ
企画委員会	3回	2015年7.12月	2016年3月
調査研究事業委員会	適宜、担当者間で連絡打合せ		
産業連携委員会	適宜、担当者間で連絡打合せ		
広報委員会	適宜電子メール会議		
会誌編集委員会	6回	2015年5.7.9.11月	2016年1.3月
出版委員会	適宜、担当者間で連絡打合せ		
学会賞等選定委員会	2回	2015年12月	2016年1月
論文賞等選定委員会	2回	2015年7.8月	
e-Journal 編集委員会	1回	2015年6月	適宜電子メール会議
国際事業委員会	3回	2015年6.9.10月	
認証事業委員会	4回	2015年7.9.11月	2016年1月 (その他WG7回)
関西支部役員会	4回	2015年4.7.11月	2016年1月
中部支部役員会	5回	2015年4.7.11.12月	2016年1月
関東支部役員会	7回	2015年4.5.8.11.12月	2016年1.2月
東北・北海道支部役員会	2回	2015年4月	2016年2月

事業報告 別紙1

H27年度 学会賞

市川 昌和 (東京大学大学院)

受賞業績「走査反射電子顕微鏡の開発とナノテクノロジーへの応用」

吉信 淳 (東京大学物性研究所)

受賞業績「固体表面と有機分子の相互作用に関する原子スケール研究」

H27年度 功績賞

粉川 良平 (株式会社島津製作所)

H27年度 論文賞

該当なし

H27年度 会誌賞

受賞者：中村 友二

所 属：株式会社富士通研究所

論 文：LSI の配線技術と表面科学

「表面科学」Vol. 35-5 236-243

H27年度 会誌賞

受賞者：奥山 弘

所 属：京都大学大学院理学研究科

論 文：金属表面における水素結合ダイナミクスの観測

「表面科学」Vol. 35-9 480-485

H27年度 奨励賞

該当なし

H27年度 技術賞

受賞者：Takeshi Otsuka*, Shin-ichi Kitamura*, Felix Timischl**, Masato Kudo**,

(共著；Motohiro Nakamura*, Ken-ichi Yamashita*, Kazuhiro Honda*)

所 属：*JEOL Ltd. **JEOL Technics Ltd.

論 文：SEM Images Obtained with an Energy and Takeoff Angle Selective Detector

「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」 Vol. 12 279-282

H27年度 産業賞

受賞社：株式会社サーモ理工 (賛助会員)

受賞対象：「赤外線導入加熱装置」

H27年度 講演奨励賞 (若手研究者部門、新進研究者部門、スチューデント部門)

(若手研究者部門)

大塚洋一 (大阪大学) 講演番号 3Ha10Y

「走査型プローブエレクトロスプレーイオン化質量分析法を用いた、がん組織のラベルフリーイメージングの検討」

島田 透 (弘前大学) 講演番号 2Gp04Y

「表面増強赤外吸収における非共鳴型電磁場増強機構」

紅谷篤史 (豊田中央研究所) 講演番号 3Fa03Y

「Al₂O₃/NiAl (110) 上サイズ選別 Pt クラスタにおける CO 酸化反応解析」

(新進研究者部門)

大伴真名歩 (NTT 物性科学基礎研究所) 講演番号 1Gp07R

「高配向ボトムアップ・グラフェンナノリボンのエッチングフリー転写」

清水 皇 (デンソー) 講演番号 2P07R

「放射光 XPS および転換電子収量 XAFS による SUS 表面不動態被膜の構造評価」

Ganesan Elumalai (物質・材料研究機構) 講演番号 2P50R

「High efficient electrocatalysis for oxygen reduction reaction using boron nitride nanosheets I」

加藤 優 (北海道大学) 講演番号 3Ea03R

「カーボン担持銅二核錯体からなる酸素還元電極触媒の in situ XAFS 観察」

(スチューデント部門)

土師将裕 (東京大学物性研究所) 講演番号 2Hp05S

「スピン偏極 STM を用いた W (110) 上の 2 層 Mn 薄膜のらせん磁気構造のカイラリティの評価」

塩足亮隼 (フリッツハーバー研究所、東京大学) 講演番号 2P15S

「Au (111) 上のグラフェンナノリボンの探針増強ラマン分光測定」

加藤史明 (京都大学大学院) 講演番号 1P39S

「アモルファス氷・結晶氷薄膜の熱脱離速度の同位体効果とその宇宙科学的意義」

神保裕喜 (奈良先端科学技術大学院大学) 講演番号 2P04S

「3 次元逆格子空間におけるナノ結晶相・配向の探索アルゴリズムの開発」

木村太郎 (山梨大学大学院) 講演番号 2Ip04S

「燃料電池用イオン導電性高分子電解質膜の表面伝導性と電池性能との関係」

高島健悟 (東京理科大学) 講演番号 1Gp08S

「端欠損を含んだグラフェンナノリボンの電気伝導特性シミュレーションとデバイス設計」

伊藤 俊 (東京大学物性研究所) 講演番号 1Hp01S

「Bi 薄膜の表面状態・量子井戸状態への K 吸着効果」

川本絵里奈 (東北大学大学院) 講演番号 3Fp08S

「水素終端 Si (110) - (1×1) 表面の平坦性と周期的エッチング過程」

中澤武夫 (東京大学新領域) 講演番号 1Hp03S

「円二色性を利用した 2 光子光電子分光による Au (001) 表面の鏡像状態に対するラシュバ効果の観察」

平成 28 年度より栄誉会員 (名誉会員、功労会員)

名誉会員 ; 岩澤 康裕

功労会員 ; 一宮 彪彦、工藤 正博、猪飼 篤

平成 28 年度 フェロー 認定 (2 名)

藤田 大介 (物質・材料研究機構)

受賞業績「動的表面ナノ計測による表面ナノ構造創製と機能発現」

中村 潤児 (筑波大学大学院数理物質系)

受賞業績「触媒モデル表面を用いた反応機構・活性点構造の解明」

平成 27 年度会員の動向

	2015.3.31 現在	入退会者数		2016.3.31 現在
		入会	退会	
1) 特別名誉会員	0 名	1	0	1 名
2) 名誉会員	23 名	0	0	23 名
3) 功労会員	48 名	4	0	52 名
4) 正会員	1294 名	97	80	1311 名
5) 学生会員	340 名	183	87	436 名
6) 維持会員	12 社	0	0	12 社
口数	12 口	0	0	12 口
7) 賛助会員	61 社	1	2	60 社
口数	65 口	1	2	64 口
8) 購読会員	40 社	2	2	40 社
口数	41 口	2	2	41 口
合(1+2+3+4+5)	1705 名	285	167	1823 名
計(6+7+8)	113 社	3	4	112 社

入会：復活 2 名、正→功 4 名に変更を含む

入会・退会：学→正 10 名に変更を含む

平成27年度開催 他学協会共催一覧表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成27年 12/4	第6回真空・表面科学若手研究会 真空・表面科学若手研究会実行委員会	運営責任者 今井みやび (東京大学)

平成27年度開催 他学協会協賛等一覧表

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成27年		
5/14-15	界面コロイドラーニング(東京会場)	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
6/17	平成27年度第1回表面物性研究会	表面技術協会関西支部
6/18-19	界面コロイドラーニング(大阪会場)	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
6/23-24	2015年産業技術総合研究所中部センター オープンラボ	産業技術総合研究所中部センター
7/2-3	第46回トライボロジー入門講座	日本トライボロジー学会
7/6	ナノファイバー学会第6回年次大会	ナノファイバー学会
7/10-11	第33回関西界面科学セミナー	日本化学会コロイドおよび界面化学部会関西支部
7/15	第12回日本写真学会光機能性材料セミナー	日本写真学会光機能性材料研究会, アンビエント技術研究会
7/23	光設計研究グループ第57回研究会「光と薄膜」	日本光学会光設計研究グループ
7/29-31	第18回XAFS討論会	日本XAFS研究会
8/5-7	第28回DV-X α 研究会	DV-X α 研究協会
8/6-7	第19回希土類サマースクール	日本希土類学会
8/18-19	グリーントライボ・ネットワーク夏の学校2015	文部科学省 GRENE 事業先進環境材料分野: グリーントライボ・イノベーション・ネットワーク
8/25-26	電気化学セミナー3「初心者のための電気化学測定法-実習編」	電気化学会
8/25-26	第75回熱測定講習会	日本熱測定学会
9/1-2	第31回分析電子顕微鏡討論会	日本顕微鏡学会分析電子顕微鏡分科会
9/1-3	第9回 プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール	応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会
9/1-4	第55回(2015年度)真空夏季大学	日本真空学会
9/4	第11回スキルアップセミナー	炭素材料学会
9/4	M&BE 新分野開拓研究2015	応用物理学会有機分子・バイオエレクトロニクス分科会
9/8-10	VACUUM2015 真空展	日本真空工業会, 日本真空学会
9/10-12	第66回コロイドおよび界面化学討論会	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
9/15	シンポジウム「化学反応経路探索のニューフロンティア2015」	量子化学探索研究所
9/13-14	SPring-8 シンポジウム2015	SPring-8 ユーザー協同体 (SPRUC), 理化学研究所, 高輝度光科学研究センター
9/16-20	国際トライボロジー会議 東京 2015 (ITC TOKYO 2015)	日本トライボロジー学会
9/25	第1回(2015年度)真空技術演習講座	日本真空学会
9/25	電気化学会関東支部 第51回学際領域セミナー	電気化学会関東支部
9/28-29	第7回岩澤コンファレンス	第7回岩澤コンファレンス実行委員会
9/29-30	基礎講座「第6回表面化学チュートリアル」	触媒学会界面分子変換の機構と制御研究会
10/8-10	第51回熱測定討論会	日本熱測定学会
10/14	第223回西山記念技術講座「表面処理鋼板の技術展開」	日本鉄鋼協会
10/16	炭素材料学会10月セミナー	炭素材料学会
10/20	早稲田大学各務記念材料技術研究所オープンセミナー	早稲田大学各務記念材料技術研究所
10/21	第224回西山記念技術講座「表面処理鋼板の技術展開」	日本鉄鋼協会

開催日	会 合 名	主催学会名
10/23-24	第6回分子アーキテクトニクス研究会	日本化学会分子アーキテクトニクス研究会
10/23-24	第8回新電極触媒シンポジウム&宿泊セミナー	触媒学会 燃料電池関連触媒研究会
10/26-27	第3回コロイド実用技術講座	日本化学会コロイドおよび界面化学部会
10/29-30	第51回X線分析討論会	日本分析化学会 X線分析研究懇談会
10/30	平成27年度第2回表面物性研究会	表面技術協会関西支部
11/5	第32回金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS) 姫路コンファレンス 表面技術協会 金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS)	
11/5-6	37th International Symposium on Dry Process (DPS2015)	応用物理学会
11/5-6	第8回トライボロジー入門西日本講座	日本トライボロジー学会
11/6	平成27年度材料科学基礎講座	日本材料科学会
11/6	日本希土類学会第33回講演会	日本希土類学会
11/10-13	28th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2015)	応用物理学会
11/12-13	第56回秋期ゴム技術講習会	日本ゴム協会関東支部
11/13	第25回キャラクタリゼーション講習会	触媒学会
11/13-15	第9回物性科学領域横断研究会	科研費7新学術領域
11/15-20	The 15th International Conference on the Formation of Semiconductor Interfaces (ICSFI-15) 第15回半導体界面形成に関する国際会議実行委員会	
11/17-19	第29回ダイヤモンドシンポジウム	ニューダイヤモンドフォーラム
11/17, 25	KAST 教育講座「めっき技術の最先端と新展開」コース 神奈川科学技術アカデミー	
11/18-19	第2回電池材料解析ワークショップ、ならびに最先端機器による解析講座 物質・材料研究機構ナノ材料科学環境拠点 (GREEN), 先端的低炭素化技術開発 (ALCA) 次世代蓄電池研究加速プロジェクト (SPRING)	
11/19-20	第29回日本吸着学会研究発表会	日本吸着学会
11/24-27	第2回東アジア顕微鏡学会議 (EAMC2)	日本顕微鏡学会
11/25	第3回表面・界面のメゾスコピックサイエンスとプロセッシング研究会講演会 日本材料科学会	
11/26	第44回薄膜・表面物理基礎講座 (2015)	応用物理学会 薄膜・表面物理分科会
11/26-27	第17回関西表面技術フォーラム 表面技術協会関西支部, 表面技術協会ウェブ・デバイス研究部会, 電気鍍金研究会, 甲南大学フロンティアサイエンス学部	
11/27	NIMS ナノシミュレーション ワークショップ 2015 物質・材料研究機構 理論計算科学ユニット	
11/27-28	表面・界面スペクトロスコピー2015 表面・界面スペクトロスコピー2015 実行委員会	
11/29	IQCE 量子化学探索講演会 2015	量子化学探索研究所 (IQCE)
12/2-4	第92回 2015年度秋季低温工学・超電導学会	低温工学・超電導学会
12/2-4	第42回炭素材料学会年会	炭素材料学会
12/3	電気化学会関東支部 2015年電気化学会関東支部セミナー	電気化学会関東支部
12/3-4	第34回固体・表面光化学討論会	固体・表面光化学討論会
12/4	第22回シンポジウム「光触媒反応の最近の展開」	光機能材料研究会
12/4	コロイド先端技術講座Ⅱ 4th E-Colloid 先端エレクトロニクスのためのコロイド・界面化学 日本化学会コロイドおよび界面化学部会	
12/5	第16回「イオンビームによる表面・界面解析」特別研究会 応用物理学会薄膜・表面物理分科会	
12/7	日本真空学会関西支部 実用技術セミナー2015	日本真空学会関西支部
12/10-11	日常的な分析業務における JIS 並びに ISO 規格の利用 ー表面分析実用化セミナー'15ー	表面分析研究会
12/10-12	走査型プローブ顕微鏡 (29) & ICSPM23	応用物理学会

開催日	会 合 名	主催学会名
12/14-15	第12回ノートパソコンで出来る原子レベルのシミュレーション入門講習会	
12/16	日本真空学会 2015 年 12 月研究例会	日本材料学会 日本真空学会
平成 28 年		
1/13-17	Symposium on Surface and Nano Science 2016 (SSNS' 16)	
1/19	日本真空学会関西支部 平成 28 年度 第 1 回講演会	日本真空学会関西支部
1/19-20	機能性材料・デバイス解析ナノプローブテクノロジー研究会 日本学術振興会ナノプローブテクノロジー第 167 委員会 電位計測ワーキンググループ	
1/19, 21	平成 27 年度 KAST 教育講座「難削材・微細加工技術の新しい流れ」コース	神奈川科学技術アカデミー
1/22	炭素材料学会 1 月セミナー	炭素材料学会
1/22-23	第 21 回電子デバイス界面テクノロジー研究会 応用物理学会 薄膜・表面物理分科会, シリコンテクノロジー分科会 応用物理学会薄膜・表面物理分科会	
1/25	第 24 回放射線利用総合シンポジウム 大阪ニュークリアサイエンス協会, 大阪府立大学地域連携研究機構	
1/26	第 20 回関西支部コロイド・界面実践講座 日本化学会コロイドおよび界面化学部会関西支部	
1/27-29	ASTEC2015 第 11 回先端表面技術展・会議	ASTEC 実行委員会
1/29	文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム「第 14 回ナノテクノロジー総合シンポジウム」(JAPAN NANO 2016) 文部科学省ナノテクノロジープラットフォームセンター	
2/15	KAST 教育講座「走査型プローブ顕微鏡の最新活用術」コース 神奈川科学技術アカデミー	
2/23	アドバンテックセミナー2016「ゴムの接着と界面・表面」	日本ゴム協会関東支部
2/26	第 18 回「トライボコーティングの現状と将来」シンポジウム トライボコーティング技術研究会, 理化学研究所 大森素形材工学研究室	
3/1	2016 年産業技術総合研究所中部センター研究講演会 産業技術総合研究所中部センター	
3/2	横浜国立大学－横浜市立大学「第 11 回ナノテク交流シンポジウム」 ナノリサーチクラブ (NRC)	
3/6-10	8th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 9th International Conference on Plasma-Nano Technology & Science (ISPlasma2016/IC-PLANTS2016)	応用物理学会
3/7-9	新学術領域研究「3D 活性サイト科学」第三回成果報告会 新学術領域研究「3D 活性サイト科学」	
3/8-9	第 76 回熱測定講習会	日本熱測定学会
3/10	平成 27 年度 KAST 教育講座「“紙一枚” で健康診断? ペーパーマイクロ分析チップの技術と可能性」コース 神奈川科学技術アカデミー	
3/11	第 1 回 SPring-8 先端利用技術ワークショップ	高輝度光科学研究センター
3/15-16	2015 年度量子ビームサイエンスフェスタ 高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所, J-PARC センター, 総合科学研究機構 (CROSS), PF-UA, J-PARC/MLF 利用者懇談会	
3/22	第 63 回応用物理学会春季学術講演会特別シンポジウム	応用物理学会

平成28年度開催 他学協会協賛等一覧表 (平成27年度受付分)

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

開催日	会 合 名	主催学会名
平成28年		
5/23-25	トライボロジー会議 2016 春 東京	日本トライボロジー学会
5/24-27	第52回真空技術基礎講習会	日本真空学会関西支部, 日本真空工業会関西支部, 大阪府技術協会
5/30-6/1	第93回2016年度春季(学会50周年記念)低温工学・超電導学会	低温工学・超電導学会
6/5-10	Rare Earths 2016 in Sapporo, JAPAN	日本希土類学会
6/7-11	7th International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces (ISCSI-VII) & International SiGe Technology and Device Meeting (ISTDM 2016)	日本学術振興会
6/10	第35回光がかかわる触媒化学シンポジウム	触媒学会光触媒研究会
6/14-16	第72回学術講演会	日本顕微鏡学会
6/17	第93回 金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS) 例会	表面技術協会・金属のアノード酸化皮膜の機能化部会 (ARS)
6/22-24	第27回キャタリシススクール	触媒学会
7/6-8	第35回電子材料シンポジウム (EMS-35) 電子材料シンポジウム運営・実行委員会	
7/7-8	第26回電子顕微鏡大学	日本顕微鏡学会
7/8-9	第13回 Cat-CVD 研究会	Cat-CVD 研究会
7/29	第44回薄膜・表面物理セミナー (2016)	応用物理学会薄膜・表面物理分科会
8/7-12	The 18th International Conference on Crystal Growth and Epitaxy (ICCGE-18)	日本学術会議, 応用物理学会, 日本結晶成長学会, 結晶成長国際機構
8/24-25	第8回役に立つ真空技術入門講座	日本真空学会関西支部
8/25	第6回講習会「X線反射率による薄膜・多層膜の解析」	応用物理学会 埋もれた界面のX線・中性子解析研究会
10/12-14	トライボロジー会議 2016 秋 新潟	日本トライボロジー学会
10/16-21	7th International Symposium on Practical Surface Analysis (PSA-16)	表面分析研究会
10/26-28	第52回X線分析討論会	日本分析化学会 X線分析研究懇談会
11/8-11	29th International Microprocesses and Nanotechnology Conference (MNC2016)	応用物理学会
11/11	第19回ミレニアム・サイエンス・フォーラム	ミレニアム・サイエンス・フォーラム

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	34,851,321	37,856,138	△ 3,004,817
未収会費	1,004,000	706,000	298,000
未収金	378,900	241,500	137,400
仮払金	353,996	74,619	279,377
流動資産合計	36,588,217	38,878,257	△ 2,290,040
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
周年記念事業引当預金	5,500,000	5,500,000	0
国際会議引当預金	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000
若手育成基金引当預金	2,250,000	2,200,000	50,000
退職給付引当預金	645,000	585,000	60,000
関西支部周年事業引当預金	1,388,750	1,268,498	120,252
ローラーメダル表彰事業引当預金	1,078,500	878,500	200,000
特定資産合計	19,362,250	20,431,998	△ 1,069,748
(3)その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	81,283	81,283	0
差入保証金	1,425,000	1,425,000	0
国際会議前払金	3,540,000	0	3,540,000
その他固定資産合計	5,046,287	1,506,287	3,540,000
固定資産合計	44,408,537	41,938,285	2,470,252
資産合計	80,996,754	80,816,542	180,212
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	387,693	1,960,945	△ 1,573,252
前受金	12,910,000	13,310,500	△ 400,500
前受収益	240,000	242,400	△ 2,400
仮受金	10,000	0	10,000
預り金	69,039	94,929	△ 25,890
流動負債合計	13,616,732	15,608,774	△ 1,992,042
2.固定負債			
退職給付引当金	645,000	585,000	60,000
固定負債合計	645,000	585,000	60,000
負債合計	14,261,732	16,193,774	△ 1,932,042
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
寄付金	21,078,500	20,878,500	200,000
指定正味財産合計	21,078,500	20,878,500	200,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,078,500)	(878,500)	(△128,900)
2.一般正味財産	45,656,522	43,744,268	1,912,254
(うち特定資産への充当額)	(17,638,750)	(18,968,498)	(7,620,233)
正味財産合計	66,735,022	64,622,768	2,112,254
負債及び正味財産合計	80,996,754	80,816,542	180,212

正味財産増減計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	5,000	0
基本財産受取利息	5,000	5,000	0
受取会費	17,974,000	17,360,500	613,500
正会員受取会費	12,644,000	12,348,000	296,000
学生会員受取会費	730,000	594,000	136,000
維持会員受取会費	1,200,000	1,100,000	100,000
賛助会員受取会費	2,560,000	2,520,000	40,000
購読会員受取会費	840,000	798,500	41,500
事業収益	19,059,291	47,181,446	△ 28,122,155
受取参加費	5,758,000	29,861,661	△ 24,103,661
受取広告料	3,858,480	4,877,700	△ 1,019,220
受取ブース出展料	4,363,800	5,000,000	△ 636,200
受取投稿料	348,500	3,164,500	△ 2,816,000
受取別刷頒布代	1,819,000	2,195,000	△ 376,000
受取会誌頒布代	1,049,900	1,142,160	△ 92,260
受取出版物頒布代	314,700	507,000	△ 192,300
受取著作権料	217,681	159,354	58,327
受取出版物印税	1,329,230	274,071	1,055,159
受取補助金等	0	15,774,600	△ 15,774,600
受取国庫補助金	0	5,500,000	△ 5,500,000
受取地方補助金	0	10,274,600	△ 10,274,600
受取寄付金	50,000	1,778,180	△ 1,728,180
受取寄付金	50,000	1,649,280	△ 1,599,280
受取寄付金振替額	0	128,900	△ 128,900
雑収益	1,268,902	177,093	1,091,809
名簿頒布収益	764,000	24,000	740,000
受取利息	9,601	7,202	2,399
雑収益	495,301	145,891	349,410
経常収益計	38,357,193	82,276,819	△ 43,919,626
(2) 経常費用			
事業費	32,984,698	68,290,888	△ 35,306,190
給料手当	5,855,940	11,242,520	△ 5,386,580
臨時雇賃金	478,785	802,475	△ 323,690
福利厚生費	1,033,308	987,039	46,269
退職金共済掛金	108,000	108,000	0
会議費	21,185	1,038,656	△ 1,017,471
旅費交通費	2,761,751	3,039,622	△ 277,871
通信運搬費	2,283,230	3,085,926	△ 802,696
消耗品費	738,262	1,399,719	△ 661,457
印刷製本費	9,030,489	10,857,281	△ 1,826,792
光熱水料費	142,171	141,307	864
リース料	345,180	382,272	△ 37,092
賃借料	2,254,666	4,466,799	△ 2,212,133
諸謝金	1,254,330	1,411,144	△ 156,814
租税公課	473,900	1,341,700	△ 867,800
負担金	36,296	36,200	96
助成金	0	684,560	△ 684,560
委託費	1,648,392	10,721,129	△ 9,072,737
会場費	2,363,744	5,985,736	△ 3,621,992
支払手数料	186,595	196,531	△ 9,936
雑費	1,968,474	10,362,272	△ 8,393,798
管理費	3,460,241	2,838,407	621,834
役員報酬	134,645	227,487	△ 92,842
給料手当	650,660	303,280	347,380
臨時雇賃金	1,800	4,000	△ 2,200
退職給付引当金繰入額	60,000	60,000	0
退職金共済掛金	12,000	12,000	0
福利厚生費	114,812	109,671	5,141
旅費交通費	55,719	54,127	1,592
支払報酬	376,732	407,352	△ 30,620
会議費	1,096,013	854,643	241,370

通信運搬費	50,929	20,617	30,312
印刷製本費	14,082	18,947	△ 4,865
賃借料	250,518	107,115	143,403
名簿刊行費	160,054	574	159,480
消耗品費	48,793	45,818	2,975
消耗什器備品費	87,980	0	87,980
光熱水料費	15,797	15,701	96
支払手数料	15,554	14,785	769
リース料	11,353	7,364	3,989
租税公課	800	800	0
雑費	0	16,200	△ 16,200
雑損失	302,000	490,000	△ 188,000
減価償却費	0	67,926	△ 67,926
経常費用計	36,444,939	71,129,295	△ 34,684,356
当期経常増減額	1,912,254	11,147,524	△ 9,235,270
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,912,254	11,147,524	△ 9,235,270
一般正味財産期首残高	43,744,268	32,596,744	11,147,524
一般正味財産期末残高	45,656,522	43,744,268	1,912,254
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200,000	0	200,000
一般正味財産への振替額	0	△ 128,900	△ 128,900
当期指定正味財産増減額	200,000	△ 128,900	328,900
指定正味財産期首残高	20,878,500	21,007,400	△ 128,900
指定正味財産期末残高	21,078,500	20,878,500	200,000
III 正味財産期末残高	66,735,022	64,622,768	2,112,254

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	表面科学の普及・育成事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	5,000	0		5,000
基本財産受取利息	5,000	0		5,000
受取会費	12,581,800	5,392,200		17,974,000
正会員受取会費	8,850,800	3,793,200		12,644,000
学生会員受取会費	511,000	219,000		730,000
維持会員受取会費	840,000	360,000		1,200,000
賛助会員受取会費	1,792,000	768,000		2,560,000
購読会員受取会費	588,000	252,000		840,000
事業収益	19,059,291	0		19,059,291
受取参加費	5,758,000	0		5,758,000
受取広告料	3,858,480	0		3,858,480
受取ブース出展料	4,363,800	0		4,363,800
受取投稿料	348,500	0		348,500
受取別刷頒布代	1,819,000	0		1,819,000
受取会誌頒布代	1,049,900	0		1,049,900
受取出版物頒布代	314,700	0		314,700
受取著作権料	217,681	0		217,681
受取出版物印税	1,329,230	0		1,329,230
受取寄付金	50,000	0		50,000
受取寄付金	50,000	0		50,000
雑収益	476,426	792,476		1,268,902
名簿頒布収益	0	764,000		764,000
受取利息	1,125	8,476		9,601
雑収益	475,301	20,000		495,301
経常収益計	32,172,517	6,184,676		38,357,193
(2) 経常費用				
事業費	32,984,698	0		32,984,698
給料手当	5,855,940	0		5,855,940
臨時雇賃金	478,785	0		478,785
福利厚生費	1,033,308	0		1,033,308
退職金共済掛金	108,000	0		108,000
会議費	21,185	0		21,185
旅費交通費	2,761,751	0		2,761,751
通信運搬費	2,283,230	0		2,283,230
消耗品費	738,262	0		738,262
印刷製本費	9,030,489	0		9,030,489
光熱水料費	142,171	0		142,171
リース料	345,180	0		345,180
賃借料	2,254,666	0		2,254,666
諸謝金	1,254,330	0		1,254,330
租税公課	473,900	0		473,900
負担金	36,296	0		36,296
委託費	1,648,392	0		1,648,392
会場費	2,363,744	0		2,363,744
支払手数料	186,595	0		186,595
雑費	1,968,474	0		1,968,474
管理費	0	3,460,241		3,460,241
役員報酬	0	134,645		134,645
給料手当	0	650,660		650,660
臨時雇賃金	0	1,800		1,800
退職給付引当金繰入額	0	60,000		60,000
退職金共済掛金	0	12,000		12,000
福利厚生費	0	114,812		114,812
旅費交通費	0	55,719		55,719
支払報酬	0	376,732		376,732
会議費	0	1,096,013		1,096,013
通信運搬費	0	50,929		50,929
印刷製本費	0	14,082		14,082
賃借料	0	250,518		250,518

名簿刊行費	0	160,054	160,054
消耗品費	0	48,793	48,793
消耗什器備品費	0	87,980	87,980
光熱水料費	0	15,797	15,797
支払手数料	0	15,554	15,554
リース料	0	11,353	11,353
租税公課	0	800	800
雑損失	0	302,000	302,000
経常費用計	32,984,698	3,460,241	36,444,939
当期経常増減額	△ 812,181	2,724,435	1,912,254
2. 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 812,181	2,724,435	1,912,254
一般正味財産期首残高			43,744,268
一般正味財産期末残高			45,656,522
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	200,000	0	200,000
当期指定正味財産増減額	200,000	0	200,000
指定正味財産期首残高			20,878,500
指定正味財産期末残高			21,078,500
III 正味財産期末残高			66,735,022

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
周年記念事業引当預金	5,500,000	0	0	5,500,000
国際会議引当預金	10,000,000	0	1,500,000	8,500,000
若手育成基金引当預金	2,200,000	50,000	0	2,250,000
退職給付引当預金	585,000	60,000	0	645,000
関西支部周年事業引当預金	1,268,498	120,252	0	1,388,750
ローレル表彰事業引当預金	878,500	200,000	0	1,078,500
小 計	20,431,998	430,252	1,500,000	19,362,250
合 計	40,431,998	430,252	1,500,000	39,362,250

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	20,000,000	(20,000,000)	—	—
小 計	20,000,000	(20,000,000)	—	—
特定資産				
周年記念事業引当預金	5,500,000	—	(5,500,000)	—
国際会議引当預金	8,500,000	—	(8,500,000)	—
若手育成基金引当預金	2,250,000	—	(2,250,000)	—
退職給付引当預金	645,000	—	—	(645,000)
関西支部周年事業引当預金	1,388,750	—	(1,388,750)	—
ローレル表彰事業引当預金	1,078,500	(1,078,500)	—	—
小 計	19,362,250	(1,078,500)	(17,638,750)	(645,000)
合 計	39,362,250	(21,078,500)	(17,638,750)	(645,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	803,960	803,956	4
合 計	803,960	803,956	4

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	周年記念事業引当預金	5,500,000	0	0	5,500,000
	国際会議引当預金	10,000,000	0	1,500,000	8,500,000
	若手育成基金引当預金	2,200,000	50,000	0	2,250,000
	退職給付引当預金	585,000	60,000	0	645,000
	関西支部周年事業引当預金	1,268,498	120,252	0	1,388,750
	ローマダル表彰事業引当預金	878,500	200,000	0	1,078,500
	特定資産計	20,431,998	430,252	1,500,000	19,362,250

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	585,000	60,000	0	0	645,000

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)


貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金 預金 未収会費 未収金 仮払金	手元保管	運転資金として	32,713
	本部		28,419
	電極表面科学研究部会		2
	放射光表面科学研究部会		4,292
	郵便振替貯金	運転資金として	12,052,951
	本郷四局160-6-84613		9,490,988
	本郷局140-4-5161		2,430,786
	本郷局150-7-5390		117,018
	本郷四局00100-3-623379		14,159
	普通預金	運転資金として	22,765,657
	みずほ銀行本郷支店1055846		13,034,189
	りそな銀行本郷支店1342251		106,822
	三菱東京UFJ銀行本郷支店4654138		125,413
	みずほ銀行本郷支店1469020		5,093,589
	みずほ銀行本郷支店2720673		1,114,518
	みずほ銀行本郷支店2720703		718,593
	三菱東京UFJ銀行本郷支店0093378		5
	みずほ銀行本郷支店2720711		849,735
	みずほ銀行本郷支店2973407		1,014,790
	みずほ銀行本郷支店2794413		262,174
みずほ銀行本郷支店2794421		127,214	
みずほ銀行本郷支店2794464		65,801	
みずほ銀行本郷支店2794448		65,646	
みずほ銀行本郷支店2794456		29,539	
みずほ銀行本郷支店2831815		157,629	
	H26.27年度会費192件		1,004,000
	別刷代金2口、広告料2口、還付消費税		378,900
	第61回基礎費用、研究部会源泉税		353,996
流動資産合計			36,588,217
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している
		りそな銀行本郷支店	10,000,000
		三菱東京UFJ銀行本郷支店	10,000,000
特定資産	周年記念事業引当預金	定期預金/みずほ銀行本郷支店	周年事業の積立資産であり、周年事業の準備資金として管理されている預金
	国際会議引当預金	定期預金/みずほ銀行本郷支店	国際会議事業の積立資産であり、国際会議事業の準備資金として管理されている預金
	若手育成基金引当預金	定期預金/みずほ銀行本郷支店	若手育成事業の積立資産であり、若手育成事業の準備資金として管理されている預金
	退職給付引当預金	定期預金/みずほ銀行本郷支店	退職給付の積立資産であり、退職給付の準備資金として管理されている預金
	関西支部周年事業引当預金	普通預金/みずほ銀行本郷支店	周年事業の積立資産であり、周年事業の準備資金として管理されている預金
	ロータール表彰引当預金	普通預金/みずほ銀行本郷支店	ロータール表彰の積立資産であり、表彰の準備資金として管理されている預金
その他固定資産	什器備品		事務局ITコン、その他
	電話加入権		電話架設費
	差入保証金		事務所借上敷金
	国際会議前払金		ISSS-8会議(2017年開催)準備金
固定資産合計			44,408,537
資産合計			80,996,754
(流動負債)			
	未払金		会誌印刷費用
	前受収益		会誌広告・61基礎受講料前受分
	前受金		H28年度会費1,099口、H29年度会費4口、H30.31年度会費2口
	仮受金		相手先不明(照会中)
	預り金		源泉所得税他
流動負債合計			13,616,732
(固定負債)			
	退職給付引当金		従業員2名に対する退職金の支払いに備えたもの
固定負債合計			645,000
負債合計			14,261,732
正味財産			66,735,022

監 査 報 告 書

平成 28 年 月 日

公益社団法人日本表面科学会
会長 荻野 俊郎 殿

公益社団法人日本表面科学会

監事 一宮 彪彦 

監事 尾嶋 正治 

監事 染野 光宏 

私たち監事は、公益社団法人日本表面科学会（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）の会計及び業務の監査を行いました。その結果につき次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表などの正確性を検討しました。
- (2) 業務監査については、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を徴収し、関係書類など必要と思われる監査手続を用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、正味財産増減計算書内訳表、財務諸表に対する注記、附属明細書及び財産目録は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- (3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上

この写は原本と相違ないことを証明する。

平成 年 月 日

会長 荻野 俊郎

名誉会員の推挙

名誉会員

岩澤 康裕（電気通信大学）

功労会員

一宮 彪彦（名古屋大学）

工藤 正博（成蹊大学）

猪飼 篤（東京工業大学）

公益社団法人日本表面科学会

平成 28 年度理事および監事の選任

*新任理事・監事

- 【理 事】 朝倉 清高（北海道大学触媒化学研究センター）
*板倉 明子（物質・材料研究機構）
大岩 烈（シエント オミクロン）
*太田 英二（慶応義塾大学理工学部）
荻野 俊郎（横浜国立大学大学院工学研究院）
*粉川 良平（島津製作所）
*大門 寛（奈良先端科学技術大学院大学）
*玉田 薫（九州大学先端物質化学研究所）
富取 正彦（北陸先端科学技術大学院大学）
*中嶋 健（東京工業大学物質理工学院）
中村 友二（富士通研究所）
*長谷川修司（東京大学大学院理学系研究科）
長谷川哲也（東京大学大学院理学系研究科）
藤田 大介（物質・材料研究機構）
*福井 賢一（大阪大学大学院基礎工学研究科）
*堀尾 吉巳（大同大学工学部）
本間 芳和（東京理科大学理学部第一部）
*松本 卓也（大阪大学大学院理学系研究科）
安江 常夫（大阪電気通信大学工学部）
渡邊 聡（東京大学大学院工学系研究科）
- 【監 事】 尾嶋 正治（東京大学放射光連携研究機構）
*田澤 豊彦（日本電子）
染野 光宏（公認会計士）

平成28年度事業計画書 (2016年4月～2017年3月)

1. 研究成果の検討・交流を目的とした学術講演会、研究会等の開催 (第1号事業)

1-1 通常総会

2016年5月21日、場所；東京大学化学本館講堂

*特別講演会 「サステナブルモビリティ実現のための表面科学」 射場英紀先生 (トヨタ自動車)

*栄誉会員 (功労会員) の推薦

*学会賞、功績賞の表彰

*フェロー 認定

*講演奨励賞 (若手研究者部門、新進研究者部門、スチューデント部門) の表彰

1-2 第36回表面科学学術講演会 (2016年真空・表面科学合同講演会)

2016年11月29日～12月1日、名古屋国際会議場

*特別講演・招待講演・シンポジウム講演・研究部会セッション講演・一般講演 (口頭およびポスター)

*受賞記念講演 (学会賞・論文賞・会誌賞・奨励賞・技術賞) および産業賞の展示

*講演奨励賞 (若手研究者部門・新進研究者部門・スチューデント部門) の選考

*論文賞・会誌賞・奨励賞・技術賞・産業賞の表彰

*登録システム業務契約

1-3 研究会

*第88回表面科学研究会 (平成28年度中部表面科学シンポジウム) 「主題 (未定)」

2017年1月頃、場所；未定

*第89回表面科学研究会 (日本真空学会と合同研究会) 「主題 (未定)」

2017年1月頃、場所；未定

(関西支部主催)

*第25回支部総会・特別講演会

2016年4月15日、場所；大阪府立大学 I-site なんば

*関西合同セミナー2016 (日本真空学会関西支部と合同開催) 「生分解高分子の基礎と応用—近未来のすがた— (仮)」

2016年7月4日、場所；京都大学桂キャンパス

*実用表面分析セミナー2016

2016年11月17日、場所；神戸大学百年記念館

*表面科学技術研究会2017 (表面技術協会関西支部と合同開催) 「主題；未定」

日程；(未定)、場所；(未定)

*関西支部セミナー2017 「主題；未定」

日程；(未定)、場所；未定

*関西支部25周年事業

日程；(未定)、場所；未定

(中部支部主催)

*支部総会・講演会 (平成27年度)

2016年4月23日、場所；名古屋大学、講演件数；3件、参加人数；30名程度 (予定)

*中部支部研究会「主題 (未定)」

2016年11月、講演件数；4件、参加人数；20名程度 (予定)

*第16回中部支部学術講演会「若手講演会」

2016年12月、招待講演；1件、一般講演；20件程度、参加人数；45名程度 (予定)

*平成28年度中部表面科学シンポジウム (表面科学研究会) 「主題 (未定)」

2017年1月、場所；未定、講演件数；4件、参加人数；50名程度 (予定)

(関東支部主催)

*関東支部総会・第1回関東支部講演大会

2016年4月9日、東京大学化学本館講堂

*第4回関東支部セミナー「主題 (未定)」

2016年5月 (予定)

* 実用顕微評価技術セミナー2016

2016年6月17日、東京大学小柴ホール

* 第61回表面科学基礎講座（本部企画支援）「表面・界面分析の基礎と応用」

2016年7月5日～7日、東京理科大学森戸記念館

* 第7回社会人のための表面科学ベーシック講座（本部企画支援）

2016年9月28日～29日、東京理科大学森戸記念館

* 第5回関東支部セミナー「主題（未定）」

2016年11月（予定）

* 表面科学セミナー2016（本部企画支援）

2016年11月頃、場所；未定

* 第6回関東支部セミナー「主題（未定）」

2017年2月（予定）

（東北・北海道支部主催）

* 東北・北海道支部総会（平成28年）

2016年4月20日、場所；東北大学・北海道大学（テレビ会議）

* 東北・北海道支部講演会

2017年3月、場所；秋田大学

（九州支部主催）

* 九州支部設立総会・講演会

2016年4月9日、九州八重洲

* 九州表面・真空研究会2016（応用物理学会九州支部、日本真空学会関西支部との合同開催）

2016年6月11日、場所；九州大学

* 九州支部セミナー「主題（未定）」

2016年11月、場所；未定

1-4 国際事業

* 表面科学に関する国際シンポジウム（ISSS-8）準備

2017年10月22日～26日、つくば国際会議場

* 第2回ローラーメダル選考（ISSS-8での表彰）

* 第2回国際フェロー選考（ISSS-8での表彰）

* 6学会国際シンポジウムの企画・準備・開催（台湾、2016年10月28日）

* 第22回真空国際会議（IVC-22、2022年）日本開催準備（日本真空学会との協力）

* PacSurf2016（2016年12月、ハワイ）のプログラム作成、招待講演者推薦など

* 海外在住会員向け情報誌の発行

1-5 研究部会

（ソフトナノテクノロジー研究部会）

* 第36回表面科学学術講演会 部会セッション

* 学会誌での部会特集企画

（電極表面科学研究部会）

* 固体界面エネルギー変換に関する研究会

* 第36回表面科学学術講演会 部会セッション

（触媒表面科学研究部会）

* 第36回表面科学学術講演会 部会セッション

* 触媒表面ワークショップ開催

2017年1月～3月、場所；未定

* 触媒学会界面分子変換研究会との連携強化

* 部会員数増強

（放射光表面科学研究部会）

* 第36回表面科学学術講演会 部会セッション

* 「表面科学会特集号」などの企画、会員増強

(表面分析研究部会)

- * 合同研究会 (表面分析研究会およびVAMAS-TWA2 対応委員会との研究会開催) 「表面分析の標準化の進展」
日時は未定
- * 第36 回表面科学学術講演会 部会セッション

(摩擦の科学研究部会)

- * 第36 回表面科学学術講演会 部会セッション
- * 研究部会主催の研究会の実施予定
- * ナノトライボロジー研究センターで国内・国際会議企画予定
- * ヨーロッパのナノトライボネットワーク (COST) との共同企画

2. 教育・育成を目的とした講習会、セミナー等の開催 (第2号事業)

2-1 基礎講座

- * 第61 回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」
2016年7月5日～7日、場所；東京理科大学森戸記念館
- * 第62 回表面科学基礎講座「表面・界面分析の基礎と応用」
2016年10月18日～19日、場所；大阪大学豊中キャンパス
- * 第7 回社会人のための表面科学ベーシック講座
2016年9月28日～29日、場所；東京理科大学森戸記念館

2-2 セミナー

- * 実用顕微評価技術セミナー2016 (産業連携委員会・関東支部との合同企画)
2016年6月17日、場所；東京大学小柴ホール
- * 表面科学セミナー2016「主題 (未定)」 (薄膜基礎講座に替えて実施)
2016年11月頃、場所；未定

2-3 市民講座

- * 第18 回関西支部市民講座「機能性コーティング (仮)」
2016年8月7日、場所；大阪大学豊中キャンパス
- * 中部支部市民講座「講演内容；未定」
2016年7月、場所；未定、講演件数；4件、参加人数；50名程度 (予定)
- * 関東支部市民講座「主題 (未定)」
2016年8月 (予定)
- * 東北・北海道支部市民講座 (2016年) 「講演内容；未定」
2016年8月 (予定)、場所；弘前大学
- * 九州支部市民講座「講演内容；未定」
2016年12月 (予定)、場所；未定

3. 研究成果の公開を目的とした学会誌、学術図書及びデータベース等の刊行 (第3号事業)

3-1 会誌「表面科学」

- * 会誌「表面科学」の刊行 年間12号
- * 論文賞推薦制度の整備

3-2 電子ジャーナル「e-Journal of Surface Science and Nanotechnology」

- * 通常論文の公開出版
- * 各種国際シンポジウム会議録の刊行 (ALC' 15 他)
- * 国際的な水準を満たす出版ガイドラインの策定 (継続課題)
- * 読みやすさを向上させるための誌面デザインの改訂 (継続課題)

3-3 出版

- * 「表面分析図鑑」の新編集、英文版の電子出版を行う
- * 新しい出版企画を立案する

- 3-4 バーチャル表面科学・ナノテクノロジー博物館の開設
- * 『表面科学の殿堂』, 『身近な表面科学』の予定項目の順次公開
 - * 他の各展示内容の拡充
- 3-5 表面分析事例のデータベース公開
- * 公開可能な事例の収集・整理

4. 技術者の資格認定・付与 (第4号事業)

- 4-1 認証事業
- * 第12回表面科学技術者資格認定試験 (東京会場)
2016年7月21日、場所; 東京大学山上会館
 - * 第13回表面科学技術者資格認定試験 (大阪会場)
2016年11月5日、場所; 島津製作所関西支社マルチホール
 - * 第5回表面科学専門技術者資格認定試験
2016年9月17日、場所; 東京大学山上会館
 - * 第2回表面科学上級技術者資格認定試験
2016年9月17日、場所; 東京大学山上会館

5. その他目的を達成するために必要な事業 (第5号事業)

- 5-1 産業連携
- * 維持会員・賛助会員の増強策に関して検討
 - * 会誌広告掲載の勧誘
 - * 本学会に関係する企業が参画する学術講演会、研究会等における企業展示会等を支援する
 - ・ 第36回表面科学学術講演会 (2016年真空・表面科学合同講演会)
2016年11月29日～12月1日、名古屋国際会議場 (企業展示会場において名刺交換会の実施)
 - ・ (関西支部主催) 実用表面分析セミナー2016
2016年11月17日、場所; 神戸大学百年記念館
 - ・ (関東支部主催) 実用顕微評価技術セミナー2016
2016年6月17日、東京大学小柴ホール
 - ・ 表面科学に関する国際シンポジウム (ISSS-8) 準備
2017年10月22日～26日、つくば国際会議場 (ISSS-8 Fund Raising と合同での企業展示の協力)
- 5-2 広報
- * 個人会員の増強促進のための施策 (入会者と紹介者へ景品を進呈)
 - * 学会ウェブサイト管理およびコンテンツの充実、特に九州支部創設に伴うリニューアル
- 5-3 理事会で認められた事業
- * 各種委員会等での検討をもとに理事会で承認した事業

	H28年度予算		
	公益目的事業会計	法人会計	総合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	5,000	0	5,000
受取利息	5,000	0	5,000
受取会費	12,377,400	5,304,600	17,682,000
正会員	8,778,000	3,762,000	12,540,000
学生会員	491,400	210,600	702,000
維持会員	770,000	330,000	1,100,000
賛助会員	1,764,000	756,000	2,520,000
購読会員	574,000	246,000	820,000
事業収益	18,570,000	0	18,570,000
受取参加費	6,760,000	0	6,760,000
受取広告料	4,110,000	0	4,110,000
受取ブース出展料	3,600,000	0	3,600,000
受取投稿料	300,000	0	300,000
受取別刷頒布代	2,000,000	0	2,000,000
受取会誌頒布代	1,200,000	0	1,200,000
受取出版物頒布	350,000	0	350,000
受取著作権料	150,000	0	150,000
受取出版物印税	100,000	0	100,000
受取補助金等	160,000	0	160,000
雑収益	355,000	2,500	357,500
受取利息	0	2,500	2,500
その他収益	355,000	0	355,000
経常収益計	31,467,400	5,307,100	36,774,500
(2) 経常費用			
事業費	32,071,218	0	32,071,218
給料手当	4,709,700	0	4,709,700
臨時雇賃金	525,000	0	525,000
福利厚生費	1,080,000	0	1,080,000
退職共済掛金	108,000	0	108,000
会議費	180,000	0	180,000
旅費交通費	3,090,000	0	3,090,000
通信運搬費	2,374,700	0	2,374,700
消耗品費	337,500	0	337,500
印刷製本費	9,624,000	0	9,624,000
諸謝金	1,652,110	0	1,652,110
光熱水料費	135,000	0	135,000
支払負担金	47,000	0	47,000
委託費	2,100,000	0	2,100,000
雑費	1,550,868	0	1,550,868
会場費	2,365,000	0	2,365,000
賃借料	1,829,700	0	1,829,700
支払手数料	150,940	0	150,940
リース料	211,700	0	211,700
管理費	0	3,516,700	3,516,700
役員報酬	0	200,000	200,000
給料手当	0	523,300	523,300
臨時雇賃金	0	5,000	5,000
退職引当繰入額	0	60,000	60,000
福利厚生費	0	120,000	120,000
退職共済掛金	0	12,000	12,000
会議費	0	1,200,000	1,200,000
旅費交通費	0	50,000	50,000
通信運搬費	0	53,300	53,300
消耗品費	0	20,000	20,000
印刷製本費	0	20,000	20,000
光熱水料費	0	15,000	15,000
リース料	0	1,300	1,300
賃借料	0	203,300	203,300
租税公課	0	70,500	70,500
支払手数料	0	13,000	13,000

H28年度正味財産増減予算書(2016年4月1日～2017年3月31日)

支払報酬	0	400,000	400,000
雑費	0	350,000	350,000
雑損失	0	200,000	200,000
経常費用計	32,071,218	3,516,700	35,587,918
当期経常増減額	△ 603,818	1,790,400	1,186,582
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 603,818	1,790,400	1,186,582
一般正味財産期首残高			44,377,207
一般正味財産期末残高			45,563,789
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			20,878,500
指定正味財産期末残高			20,878,500
III 正味財産期末残高			66,442,289